В.В. Колесник, канд. техн. наук, В.П. Колесник, канд. техн. наук, С.Л. Абашин, канд. физ.-мат. наук

ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ И ИХ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Широкое плазменных использование вакуумных технологий является наиболее перспективных путей ОДНИМ И3 повышения эффективности машиностроительного производства. К преимуществам вакуумных плазменных технологий относятся: возможность создания и обработки практически любых материалов; значительное уменьшение технологических цепей; возможность создания автоматизированных экологически чистых производств. Одной из основных проблем, которые не позволяют широко использовать вакуумные плазменные технологии, отсутствие предложений является плазменных генераторов ДЛЯ решения различных технологических задач.

Одной из важнейших задач вакуумных технологий является получение многокомпонентных покрытий.

получения В настоящее время для высококачественных многокомпонентных покрытий различного функционального назначения используется несколько методов формирования покрытий. Среди них наиболее распространенными являются: методы электронно-лучевого испарения; методы осаждения из плазмы дугового разряда и методы счет ионного распыления осаждения покрытий за (наиболее распространенным среди НИХ является метод магнетронного распыления). Основными недостатками существующих систем при нанесении многокомпонентных покрытий являются: необходимость изготовления катодов из сплавов, соответствующих по компонентному составу формируемому покрытию; сложность и высокая стоимость изготовления многокомпонентных катодов; необходимость коррекции компонентного состава сплава, если в него входят химически активные элементы, которые реагируют с остаточной атмосферой в вакуумной камере. При переходе от одного состава покрытия необходимо изготавливать катоды нового компонентного состава.

Разработанное в ХАИ оборудование и технологии получения многокомпонентных покрытий [1] позволяют устранить некоторые из перечисленных недостатков: формировать многокомпонентные многослойные покрытия сложного компонентного состава; управлять по заданной программе процентным содержанием химических компонентов, составляющих покрытие, в процессе его формирования.

Для демонстрации возможностей созданного оборудования было выбрано несколько вариантов многокомпонентных жаростойких покрытий. Формирование покрытий осуществлялось на полированные

подложки, изготовленные из меди. Материал подложки был выбран отличным от компонентов, составляющих сплав, для облегчения проведения рентгенофлюоресцентного и рентгеноспектрального микроанализов полученных покрытий.

Для проверки возможности сохранения и изменения химического состава формируемого покрытия в процессе осаждения было получено вариантов покрытий. В первом варианте покрытие формировалось путём распыления многокомпонентного катода Co - (18...20%) Cr - (5...7%) AI - (0,3...0,4%)Y). Bo втором варианте Co-Cr-Al-Y С сплав одновременным распылением алюминиевых катодов. В третьем варианте распылялся сплав Co-Cr-Al-Ү с одновременным распылением катодов, изготовленных из алюминия и никеля.

Исследования полученных образцов проводились на электронном растровом микроскопе JSMT-300 с приставкой для рентгеноспектрального микроанализа (PCMA) «Phoenix» фирмы EDAX, США. Химический состав поверхности покрытия определяли рентгенофлюоресцентным методом на приборе EX-6500 фирмы BAIR, США.

Результаты рентгенофлюоресцентного анализа представлены в табл. 1. Набор химических элементов в сформированных покрытиях на каждом из образцов одинаковый, а концентрация их изменяется в заданном диапазоне в зависимости от определённого варианта покрытий. Также было выявлено наличие в сформированных покрытиях незначительного процентного содержания материала подложки. По мере роста покрытия процентное содержание материала подложки резко уменьшалось.

Таблица 1 – Результаты рентгенофлюоресцентного анализа
образцов

Номер образца	Al	Cr	Fe	Со	Ni	Cu	Ti	Υ	Zr
1	6.0	19.0	8.1	50.0	1.7	2.3	10.5	0.45	1.4
2	36.5	13.6	5.0	33.0	0.55	3.2	6.2	0.27	0.6
3	21.5	8.9	2.2	25.4	36.4	0.67	3.0	0.4	0.09

Анализ полученных результатов рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) в режиме поточечного линейного сканирования покрытий на образцах позволяет сделать вывод о существовании переходного слоя между подложкой и покрытием. По результатам рентгеноспектрального микроанализа в режиме поточечного линейного сканирования установлено, что химический состав компонентов, составляющих покрытие ПО толщине равномерный; изменение

сформированного процентного состава отдельных компонентов покрытия происходит в соответствии с программой эксперимента. Для выявления технологических возможностей созданного оборудования проведены эксперименты ПО формированию многослойных многокомпонентных покрытий. По результатам рентгеноспектрального микроанализа в режиме поточечного линейного сканирования видно, что многослойное покрытие. Процентное содержание химических элементов в сформированном покрытии соответствует порядку изменения основных и добавочных компонентов [2].

результате проведенных экспериментов была предложена определения параметров технологического процесса формирования многокомпонентных покрытий, учитывает которая физические характеристики материалов, составляющих покрытие, геометрию катодов-мишеней и изменение плотности тока на них (для данного класса установок) [3].

Данная модель позволяет решать и обратную задачу, то есть, зная стехиометрический состав многокомпонентного покрытия, можно определить технологические параметры процесса его формирования (плотность тока на группы катодов-мишеней; приложенную к разряду разность потенциала; необходимую величину запирающего потенциала) [4].

определения возможности воспроизведения процентного состава компонентов многокомпонентного покрытия был проведен ряд экспериментов по формированию модельного многокомпонентного покрытия типа MeCrAlY. Состав покрытия: (50...55%)Ni – (15...20%)CO – (5...7%)АІ – (15...17%)Сг. Формирование покрытия осуществлялось на меди. полированные подложки, изготовленные ИЗ Материал подложки был выбран ОТЛИЧНЫМ компонентов, составляющих OT облегчения проведения рентгенофлюоресцентного рентгеноспектрального микроанализа полученных покрытий.

Схема эксперимента: на подложке формировали толстое покрытие путем послойного нанесения в течение конечного промежутка времени (перерыв между получением последующих слоев варьировался от 24 до 72 часов).

Исследование полученных образцов проводились на растровом микроскопе РЭМ – 101 с приставкой ЭДАР.

Проведен элементный анализ покрытий нескольких образцов. На рис. 1 показан снимок микрошлифа одного из образцов. На снимке четко видны слои сформированного покрытия. Количество слоев соответствует программе эксперимента.

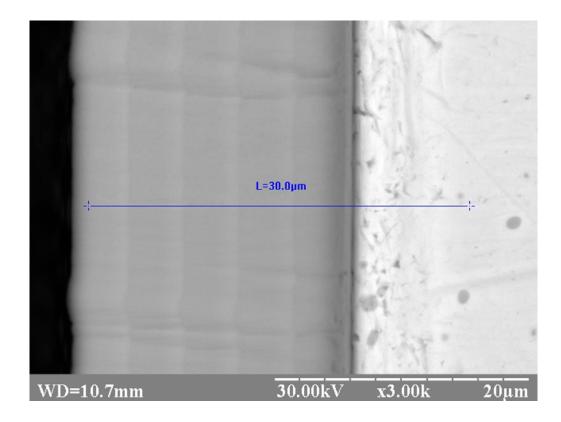


Рисунок 1 – Микрошлиф образца

Длина линии (с захватом слоев и основания) составляла 30 мкм, шаг – 1 мкм.

По результатам рентгеноспектрального микроанализа в режиме поточечного линейного сканирования установлено, что химический состав по толщине каждого слоя и покрытия в целом равномерный (см. рис. 2). Также наблюдается межслойная диффузия, что подтверждают плавные переходы от одного слоя к другому.



Рисунок 2 – Результаты рентгеноспектрального микроанализа

Полученные результаты показали преимущества разработанного в ХАИ оборудования для нанесения многослойных многокомпонентных покрытий перед применяемыми в производстве системами. Так как в OT νже существующих систем, где ДЛЯ получения многокомпонентных покрытий необходимо использовать катод из того разработанная материала. система позволяет формировать покрытие путем совместного распыления катодов, изготовленных из компонентов, составляющих покрытие. Поэтому данная система может быть рекомендована к применению в машиностроении.

Список использованных источников

- 1. Иващенко, С.С. Нанесение многокомпонентных покрытий в квазимагнетронной установке [Текст] / С.С. Иващенко, В.В. Колесник, В.П. Колесник // Авиационно-космическая техника и технология: тр. ХАИ им. Н.Е. Жуковского. Х.: Харьк. авіац. ин-т. 1998. С. 287 290.
- 2. Белан, Н.В. Методы нанесения многокомпонентных, многослойных покрытий на лопатки турбин [Текст]/ Н.В. Белан, В.В. Колесник, В.П. Колесник // The 2-nd Korea-Ukraine Gas Turbine Technology Symposium. August 25-26, 2005. Р. 77 88.
- 3. Формирование многослойных многокомпонентных защитных покрытий [Текст] / Н.В. Белан, В.В. Колесник, С.С. Иващенко и др // Авиационно-космическая техника и технология. Х., 2004. №7 (15). С. 231 235.
- 4. Определение параметров технологического процесса формирования многокомпонентных покрытий [Текст] / Н.В. Белан, В.В. Колесник, В.П. Колесник и др. // Авиационно-космическая техника и технология. Х., 2005. № 8 (24). С. 21 24.

Поступила в редакцию 16.12.2013. Рецензент: д-р техн. наук, проф. М.Е. Тараненко, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков.